

2022 年度
シリコンテクノロジー分科会
幹事選挙結果報告

2021 年 12 月 2 日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数 139 でした。

区 分	氏 名	所 属	信任
ULSI	高木信一	東京大学	139
ULSI	松川貴	産業技術総合研究所	138
ULSI	櫻庭政夫	東北大学	138
ULSI	井田次郎	金沢工業大学	138
ULSI	津田是文	ルネサスエレクトロニクス	138
ULSI	宮下 桂	東芝デバイス&ストレージ株式会社	138
ULSI	菊池善明	ソニー株式会社	138
ULSI	加藤公彦	産業技術総合研究所	138
表面・界面	角嶋邦之	東京工業大学	138
表面・界面	荒木浩司	グローバルウェーブ・ジャパン	138
表面・界面	森田行則	産業技術総合研究所	138
表面・界面	高橋芳浩	日本大学	138
表面・界面	中島良樹	アクセリス・テクノロジー	138
配線	古澤健志	HD マイクロシステムズ株式会社	138
配線	多田宗弘	ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社	138
配線	中塚理	名古屋大学	138
配線	井上 史大	横浜国立大学	138
配線	竹口 直樹	Western Digital	138
配線	福島 誉史	東北大学	138
配線	百瀬 健	東京大学	138
配線	小野 昇子	三井化学株式会社	138
モデリング	園田賢一郎	ルネサスエレクトロニクス	137
モデリング	森伸也	大阪大学	137
モデリング	佐野伸行	筑波大学	138

区 分	氏 名	所 属	信任
モデリング	林洋一	ラピスセミコンダクタ	137
モデリング	羽根正巳	ルネサスエレクトロニクス	137
モデリング	廣木彰	京都工芸繊維大学	136
接合	柴田聡	パナソニック (株)	139
接合	和田涼太	日新イオン機器	139
接合	峰地輝	住友重機械イオンテクノロジー株式会社	139
接合	加藤慎一	SCREEN セミコンダクターソリューションズ	139
接合	岡本浩樹	キオクシア	139
接合	山口直	ルネサスエレクトロニクス	139
接合	品田賢宏	東北大学	139
接合	水野文二	パナソニック (株)	139
ナノテク	寒川誠二	東北大学	138
ナノテク	三木一司	兵庫県立大学	138
ナノテク	水田博	北陸先端科学技術大学院大学	138
ナノテク	二瓶史行	日本電気株式会社	138
ナノテク	浦岡行治	奈良先端科学技術大学院大学	138
ナノテク	阪本利司	日本電気株式会社	138
ナノテク	伊藤公平	慶應義塾大学	139
ナノテク	齋木敏治	慶應義塾大学	138
ナノテク	村山明宏	北海道大学	137
ナノテク	宇佐美德隆	名古屋大学	138
ナノテク	宮本良之	産業技術総合研究所	138
ナノテク	澤野憲太郎	東京都市大学	138
ナノテク	張文馨	産業技術総合研究所	138
ナノテク	野村政宏	東京大学	138
ナノテク	遠藤和彦	産業技術総合研究所	138
ナノファブ	江利口浩二	京都大学	138
13半導体	小林正治	東京大学	137
SNW	富岡克広	北海道大学	136
ADMET	町田英明	気相成長株式会社	139